JP60010634

Publication Title:

AUTOMATIC SORTER IN SEMICONDUCTOR ELEMENT MANUFACTURING APPARATUS

Abstract:

Abstract of JP60010634

PURPOSE:To enhance the workability of a characteristic testing device by holding a semiconductor element by a hand unit, conveying it to the position of a measuring socket, and mechanically inserting the element into the socket, thereby shortening the handling time of the element. CONSTITUTION:A body 5 is adjacently mounted on a measuring unit body 1, a plurality of sockets 6, 6,... of the structure for inserting semiconductor elements directed at the external leads upward from an upper inserting ports are arranged in a row on the surface 5a of the body 5, and measuring sockets 3 having measuring units 2 and measuring sockets 3 having measuring units 2 and measuring sockets 6 provided on the body 5 corresponding thereto are connected by extension cables 7. A post 8 is stood on the surface 5a of the body 5, and an arm 9 is mounted rotatably. A hand unit 10 having a chuck 10a for holding the element if in the upward mounting attitude of external leads 4a are elevationally movably mounted at the end of the arm 9. Further, a supply and containing unit 11 for containing the element is mounted.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Courtesy of http://v3.espacenet.com

(B) 日本国特許庁 (JP)

00特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60-10634

⑤ Int. Cl.⁴
H 01 L 21/66
G 01 R 31/26
H 01 L 21/32

識別記号 庁内整理番号 6851-5F

❷公開 昭和60年(1985)1月19日

6851-5 F 7359-2 G 発明の数 1 7739-5 F 審査請求 未請求

(全 3 頁)

50半導体素子製造における自動選別装置

②特 願 昭58-118586

②出 顯 昭58(1983)6月30日

⑩発 明 者 今崎龍一

熊本市八幡町100番地九州日本 電気株式会社内

⑪出 願 人 九州日本電気株式会社 能本市八幡町100番地

砂代 理 人 弁理士 菅野中

明 絽 1

1. 発明の名称

半導体素子製造における自動選別装置 2.特許請求の範囲

(1) 割定部に備えた装数値の制度20 ケットに、異れ 機能の外部リードを有する 半導体案子をそれぞれ 気んで電気的特性の試験を行って、外部リードを かって電気が変化で、大部リードを がした。 かった。 もの制定体素子を上部挿入口より差込む構 造の制定体素子を上部挿入口より差込む構 さり半導体素子を上部挿入口より差 が大変を がたる が大変を が大変を

本発明は半導体素子の製造における自動選別装置に関するものである。

制定部に備えた複数値の削定ソケットに、両側 様に外部リードを有する半導体素子をそれぞれ差 込んで電気的特性の試験を行えう測定機度のに示すように、 制定接機本体1の前面に削定部2が太平面上に設 けられている。との測定部2の上面パネル上には、 第2回に示すように外部リード44を下向者として 半導体業子4を上部挿入口3aより燃込む構造の複 数の測定ソケット3、3 … が列状に配数されてい 数の測定ソケット3、3 … が列状に配数されてい 数の測定ソケット3、3 … が列状に配数されてい

以下、本発明の一実施例を第3回に振づいて説明する。

新3回にかいて、間定鉄度本体1に機体5を装 接して設置し、第4回に示すように外部リード4s を上向きとした単端体素子4を上部挿入口6aから を上込む構造の複数側の例定ソフリト6,6・6・極体 5.0 終而5.0 に列かに可数し、側空転9に40・4・4

(3)

ハンド部10のチャンタ10aが開定ソケット6の 火上にくると、アーム9の旋回運動が停止する。 次にハンド部10が下跡させられ、ハンド形10に上 り複数値の半導体素子4.4。いは外部リード4mが上 向きのまま測定ソケット6の上部が入口 Gaを過して内部に送込まれ、半導体素子4の外部リード4a と測定ソケット6の滑子のとが電気的に接動でする。 電気的試験が乗すると、ハンド部10のチャン タ10aを上昇させて、複数値の半導体素子4を同 時に引き上げ、これらを測定ソケット6から接き 取る。

カル、アーム9を並方向に参回させ、ハンド部

削定ソケット3と該ソケット3に対応する機体5 に備えた測定ソケット6とを延長ケーブル7で接続する。

35 K、機体 8 の 盤面 5k上に支柱 8 を積立させ、 酸支柱 8 K アーム 9 を水平面内で設回可能に続け け、数アーム 9 の 免端に、外部 リード 4 kを上向 b の取付数勢で半導体案子 4 を把持するチャック 1 k を備えたハンド部 10 を升降可能に据付ける。また、 アーム 9 が調定ソケフト 6 の上方の位置から水平 方向 K 一定角度旋門した位置に、電気的将性試験 を行る 2 半導体業子を供給すると共に、試験終了 後の 半導体業子を収納すると導体素子供給・収納 部11 を設度する。

次に、本発明の動作について説明する。動作を 励力る前に、 予じめ電気的特性試験を行えりや 導体集子4 を半導体集予供給・収納部11にストッ タする。この状態で、動作シーケンスをスタート させると、アーム9が供給・収納部11まで渡回し たときに、 半導体果子4 が供給・収納部11ますた。 ンド路10のチャッタ10a 塩下に向けて供給され、

(4)

10を供給・収納部11の位置まで水平移動させ、電 気的特性の試験が終了した半導体素子4をハンド 部10のチャック10aより供給・収納部11に移し替 える。

以上が1サイクルの動作であり、該サイクルを 繰り返し行なりととにより、半導体架子の削定、 週別処理を行なり。

 るようにしたため、半導体業子の接蓋し時、制定 ソケットに損傷を与えることがなく、制定ソケットの所合を延命することができると共に半導体業 子の外部リードが変形するのをなくすことができる効果を有するものである。

4. 図面の簡単を説明

第1回は複数側の半導体来子を同時に測定する 即定級整の一例を示す射視別、第2回は従来にか も制定シケットと半導水子との関係を示す 周辺、第3回は本発明の一実施例を示す構成図、 第4回は本発明にかける制定ソケットと半導体来 子との関係を示すが扱ってある。

1 … 制定装置本体、2 … 間定部、4 … 半導体素子、 4a… 半導体素子の外部リード、6 … 額定ソケフト、 10 … ハンド部、10a … ハンド部のチャック、11 … 半導体素子供給・収納部

> 等許出版人 九州日本電気株式会社 代理人 弁理士 菅 野 中

> > (7)







